

名古屋大学未来材料・システム研究所教授 公募要領

1	募 集 件 名	教授の公募	
2	所 属	未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター ナノ加工計測部 (工学研究科電子工学専攻兼担)	
3	募 集 内 容	<p>名古屋大学未来材料・システム研究所では、高度計測技術実践センターナノ加工計測部における研究をさらに発展させることのできる人材を求めています。</p> <p>当センターのナノ加工計測部では、種々のナノ加工の要素技術の開発、新奇ナノ材料・ナノデバイスに関する研究を推進するとともに、21世紀のものづくりを主導する人材の育成に注力しています。</p> <p>公募する研究領域</p> <p>持続可能な資源循環型社会を世界規模で実現するために、環境と調和する様々な機能性・省エネルギー材料などの開発が求められています。そのために、最先端高機能材料の創製・分析・開発に関連する研究領域の課題達成に貢献できる人材を公募します。特にナノ加工計測技術の開発およびそれらをもちいた新奇ナノ材料・ナノデバイスの研究を推進するとともに、微細加工プロセスの共用装置群による技術支援を担当いただける人材を募集します。</p> <p>[職務内容]</p> <p>高度計測技術実践センターのナノ加工計測部におけるナノ加工計測技術およびナノデバイスの研究を行うとともに、先端技術共同研究施設の維持管理と文科省の微細加工プラットフォーム事業を担当する。また、工学研究科電子工学専攻の協力講座として、工学研究科の教育と学生の指導を行う。</p> <p>なお、名古屋大学は業績(研究業績、教育業績、社会的貢献、人物を含む。)の評価において同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。</p> <p>[勤務地] 愛知県名古屋市千種区</p> <p>[募集人員] 教授・1名</p> <p>[着任時期] 2020年4月1日</p>	
4	募 集 研 究 分 野	大分類	電子工学
		小分類	電子物性工学、磁性体工学、電子デバイス工学
5	勤 務 形 態	常勤(任期無)(研究プロジェクト期間は5~10年以内)	
6	応 募 資 格	<p>[必要な特定分野の資格・条件(学位などを含む)・専門性等]</p> <p>① 博士の学位を有すること。</p> <p>② 応募者の専門性が公募する研究領域と整合すること。</p> <p>③ 自身の専門分野を中心にしながら所内外プロジェクトでの共同研究が可能なこと。</p> <p>④ 工学部電気電子情報工学科に関連した講義と研究指導等を担当し、工学研究科電子工学専攻において大学院博士(前・後期)課程の講義及び研究指導を担当で</p>	

		<p>きること。また、本学教育プログラムに熱心に取り組んでいただけること。</p> <p>⑤ 省エネルギーに寄与する各種ナノ材料およびナノデバイスに関する研究実績があるととも、先端技術共同研究施設の装置群を維持管理し、微細加工ナノプラットフォーム事業による技術支援を推進できること。</p> <p>⑥ 上記設備群を活用して、ナノ磁性デバイス等の最先端研究を世界レベルで展開できること。</p>
7	待遇	<p>[採用後の待遇（給与、勤務時間、休日、雇用期間、保険等）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・名古屋大学職員就業規則の定めるところによる。 http://kisoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/kisoku/act/frame/frame110000115.htm ・給与は本学において定める年俸制とする。
8	応募期間	2019年7月3日～2019年8月31日 17:00 必着
9	応募・選考結果通知連絡先	<p>[応募方法]</p> <p>以下の書類を、応募期間内（必着）に以下へ郵送。</p> <p>※ 書留で「高度計測技術実践センター教員応募書類在中」と朱書きのこと。応募書類はプリントアウトしたもの1部およびそれをPDF形式のファイルにしてUSBメモリに格納して提出すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 履歴書（書式自由、写真貼付、連絡先電子メールアドレスを記載） (2) 研究業績リスト（査読付原著論文、国際会議、総説・解説、著書、招待講演、特許、受賞、およびその他（研究費獲得実績（代表のみ）、学会活動、社会貢献等）に分類して記載し、応募者名には下線を付すこと。） (3) 主な論文5編以内の別刷り（業績リストに※印を付すこと。） (4) これまでの研究の概要（任意形式でA4用紙3ページ以内） (5) 着任後の研究プロジェクト課題名とその研究計画（任意形式でA4用紙3ページ以内、研究プロジェクト期間は5～10年） (6) 教育研究に関する抱負 (7) 所見を求めうる方（2名）の氏名、所属、連絡先 <p>書類送付先</p> <p>〒464-8601</p> <p>名古屋市千種区不老町 名古屋大学研究所総務課人事係 水野 宛</p> <p>※書留で「高度計測技術実践センター教員応募書類在中」と朱書きのこと。応募書類はプリントアウトしたもの1部およびそれをPDF形式のファイルにしてUSBメモリに格納して提出すること。</p> <p>問合わせ先</p> <p>名古屋大学未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター長 齋藤 晃</p> <p>電子メール saitoh*@imass.nagoya-u.ac.jp</p> <p>（メールを送る際は@前後の*を削除してください。）</p> <p>電話 052-789-3596</p> <p>ウェブサイト http://www.imass.nagoya-u.ac.jp</p> <p>[選考内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 書類選考の上、面接を実施。 ・ 面接実施者については、電話で連絡を行う。
10	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 提出された書類については、本選考以外の目的には使用しません。

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・ 応募書類は、本選考委員会が責任を持って処分し、返却しません。・ 面接に要する交通費は支給しません。 |
|--|--|